

2019 年度 先進情報処理メカトロニクスクラスタ スケジュール&成績評価

■ スケジュール

10月3日	ガイダンス				八谷
10月10日	音部 悟士	尾西 一樹	坂原 貞宏	井堰 啓太	長瀬
10月17日	射手矢 和真	今川 涼介	岡田 泰修	櫻井 渉	中村
10月24日	坪井 和広	野村 雅也	長谷川 大陽		八谷
10月31日	広瀬 僚平	淵上 和希	前田 一成		松井
11月7日	松本 侑也	箕土路 拓也	安田 圭治		丸
11月14日	今村 大介	内田 滉希	川口 直人	木下 秀平	村田
11月21日	小杉 哲平	福西 聖也	澤田 真	清水 翔悟	小川原
11月28日	高木 勇佑	田ノ岡 大貴	鶴見 直生	天竺 亮介	土橋
12月5日	原 亨成	原田 拓哉	樋口 止揚	日高 和輝	中嶋
12月12日	福永 幸大	佐々木 寛史	古田 智樹		長瀬
12月26日	堀口 皓生	溝渕 湧也	森 保道		中村
1月9日	山口 哲也	山崎 達彦	山田 貴哉		八谷
1月23日	山本 一貴	山本 友	山本 憂斗		松井

■ 成績評価方法

M1：出席状況（カードリーダーの記録を確認）、大ゼミ時間内の質問回数、その内容、および発表の内容に基づき評価する。

M2：出席状況（カードリーダーの記録を確認）、大ゼミ時間内の質問回数、その内容、および中間発表の内容に基づき評価する。

- ※M1、M2の発表に関わらず M1、M2とも出席すること。就職活動や学会発表等で欠席する場合は事前にクラスタの総務担当教員に連絡すること。